# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-242957

(43) Date of publication of application: 08.09.2000

(51) Int. CI.

G11B 7/135 GO1N 13/10 GO1N 13/14 G11B 7/12

(21) Application number : 11-041225

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22) Date of filing:

19. 02. 1999

(72) Inventor: FUKUDA TAKEO

TATE SUMIO

OGUSHI MASUO

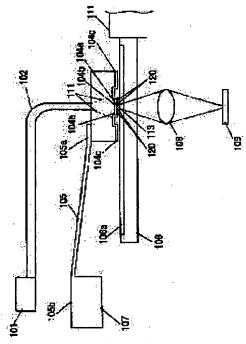
NAKAJIMA KAZUYUKI

## (54) OPTICAL HEAD AND INFORMATION REPRODUCING DEVICE USING THE SAME

### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical head with high reliability capable of recording and reproducing or the like with recording density higher than recording density decided by a diffraction limit, and suppressing the heating of a fine opening or deformation attributable to the heating and to provide on information reproducing device using this optical head.

SOLUTION: The neighborhood of a fine opening 104a being an evanescent light generating means for generating evanescent lights from lights introduced by an optical path 102 for introducing lights from a light source 101 to a prescribed position is cooled by using the flow of fluid generated according to the rotation of a recording medium 106. Thus, the evanescent light generating means whose temperature is made high due to the irradiation of lights can be cooled, and the evanescent light generating means can be prevented from being excessively heated. Thus, the reliability of the optical head can be improved, and the reliability of an information reproducing device on which the optical head is loaded can be improved.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-242957 (P2000-242957A)

(43)公開日 平成12年9月8日(2000.9.8)

(51) Int.Cl.7		饑別記号	FΙ		Ĩ	7]ド(参考)
G11B	7/135		G11B	7/135	Α	5D119
G01N	13/10		G01N	37/00	Y	
	13/14				D	
G11B	7/12		G11B	7/12		
,						

		審查請求	未請求 請求項の数10 OL (全 18 頁)
(21)出願番号	特顧平11-41225	(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社
(22)出顧日	平成11年2月19日(1999.2.19)	(72)発明者	大阪府門真市大字門真1008番地 福田 建生
	•		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者	楣 純生 大阪府門真市大字門真1008番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人	100097445
	Q		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

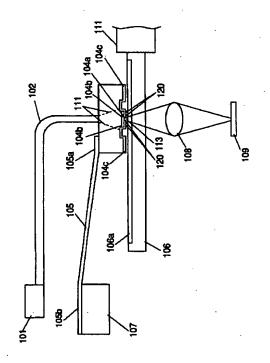
# 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 光学ヘッド及びそれを用いた情報再生装置

## (57)【要約】

【課題】 回折限界で決まる記録密度よりも高い記録密度で記録・再生等を行うことができ、かつ、微小開口部の発熱やそれに伴う変形等を抑制することができる信頼性の高い光学ヘッド及びそれを用いた情報再生装置を提供すること

【解決手段】 光源101からの光を所定の位置に導く 光路102により導かれてきた光からエバネッセント光 を発生させるエバネッセント光発生手段となる微小開口 104a近傍を記録媒体106の回転に伴って発生する 流体の流れを用いて冷却する構成を有している。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】光源と、前記光源からの光を所定の位置に 導く光学系と、前記光学系により導かれてきた光からエ パネッセント光を発生させるエバネッセント光発生手段 と、前記エバネッセント光発生手段を保持する保持手段 と、前記保持手段を記録媒体の所定の位置に移動させる 駆動手段と、エバネッセント光と記録媒体の記録面との 間の相互作用により発生した光を受光する受光手段とを 備えた光学ヘッドであって、前記エバネッセント光発生 手段を前記記録媒体の回転に伴って発生する流体の流れ 10 により冷却することを特徴とする光学ヘッド。

【請求項2】エバネッセント光発生手段を保持手段の流体流出端側に形成したことを特徴とする請求項1記載の 光学ヘッド

【請求項3】エバネッセント光発生手段を保持手段の幅 方向に対してほぼ中央に形成したことを特徴とする請求 項1記載の光学ヘッド。

【請求項4】記録媒体を保持し、駆動する媒体駆動手段により、回転動作している前記記録媒体に対して、請求項1~3のいずれか1記載の光学へッドによりエバネッセント光を照射して、情報の再生を行うことを特徴とする情報再生装置。

【請求項5】記録媒体が所定の回転数になるまで、エバネッセント光発生手段に光を入射させないことを特徴とする請求項4記載の情報再生装置。

【請求項6】記録媒体の回転状態を確認してから、エバネッセント光発生手段に光を入射させることを特徴とする請求項4記載の情報再生装置。

【請求項7】エバネッセント光発生手段に光が入射しないようにしてから媒体駆動手段を停止させることを特徴 30とする請求項4~6いずれか1記載の情報再生装置。

【請求項8】光源と、前記光源からの光を所定の位置に 導く光学系と、前記光学系により導かれてきた光からエバネッセント光を発生させるエバネッセント光発生手段 と、前記エバネッセント光発生手段を保持する保持手段 と、前記保持手段を記録媒体の所定の位置に移動させる 駆動手段と、記録媒体を保持する記録媒体保持手段と、 エバネッセント光と記録媒体の記録面との間の相互作用 により発生した光を受光する受光手段と、前記エバネッセント光発生手段に対して送風する送風手段を備えたこ 40 とを特徴とする情報再生装置。

【請求項9】送風手段が記録媒体よりもエバネッセント 光発生手段側に形成されていることを特徴とする請求項 8記載の情報再生装置。

【請求項10】光源と、前記光源からの光を所定の位置 に導く光学系と、前記光学系により導かれてきた光から エバネッセント光を発生させるエバネッセント光発生手 段と、前記エバネッセント光発生手段を保持する保持手 段と、前記保持手段を記録媒体の所定の位置に移動させ る駆動手段と、エバネッセント光と記録媒体の記録面と 50 の間の相互作用により発生した光を受光する受光手段とを備えた光学ヘッドを備え、記録媒体を保持し、駆動する媒体駆動手段により、回転動作している前記記録媒体に対して、光学ヘッドによりエバネッセント光を照射して、情報の再生を行うことを特徴とする情報再生装置であって、記録媒体が所定の回転数になるまで、エバネッセント光発生手段に光を入射させないことを特徴とする情報再生装置。

#### 【発明の詳細な説明】

0 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、情報記録媒体に光を照射して情報を光学的に記録、消去または再生する光学へッド及びそれを用いた情報再生装置に係り、特に、エバネッセント光を利用することにより高密度での記録、消去または再生を可能にした光学へッド及びそれを用いた情報再生装置に関するものである。

[0002]

20

【従来の技術】以下従来の技術について説明する。

【0003】一般に記録媒体への記録密度は集光スポット径によって決定されるが、従来の光学へッドでは、対物レンズの開口数と光源の波長とによって決まる回折限界より集光スポット径を小さくできなかったため、回折限界以上の記録密度を得ることはできなかった。

【0004】そこで、回折限界以下の光スポットを形成し、記録媒体の記録密度を飛躍的に向上させるために、例えばアプライド、フィジクス、レター(Appl.Phys.Lett.),61.142(1992)では、光ファイバの先端を尖らせ、さらにその先端に波長以下の径の微小開口を設け、その開口部に発生するエバネッセント光を用いて記録媒体への記録・再生を行う技術が開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来のように、光ファイバの先端に微小開口を設けてエバネッセント光を発生させる方法では、光ファイバの先端を尖らせて設けられた微小開口部に光が集中し、微小開口部の温度が非常に高くなってしまう。このため微小開口部がそこで発生する熱によって膨張・変形したり、近接して設けられている記録媒体が変形してしまう等の不都合が発生してしまい、光学ヘッド及びそれを用いた情報再生装置の信頼性が低くなってしまうという問題点があった。

【0006】本発明は、上記した従来の技術の問題点を解決するもので、従来の回折限界で決まる記録密度よりも高い記録密度で記録・再生等を行うことができ、かつ、微小開口部の発熱やそれに伴う変形等を抑制することができる信頼性の高い光学ヘッド及びそれを用いた情報再生装置を提供することを目的とする。

[0007]

io 【課題を解決するための手段】本発明は、光源からの光

20

を所定の位置に導く光学系により導かれてきた光からエ バネッセント光を発生させるエバネッセント光発生手段 を記録媒体の回転に伴って発生する流体の流れを用いて エバネッセント光発生手段を冷却する構成を有してい る。

#### [0008]

【発明の実施の形態】請求項1に記載の発明は、光源 と、前記光源からの光を所定の位置に導く光学系と、前 記光学系により導かれてきた光からエバネッセント光を 発生させるエバネッセント光発生手段と、前記エバネッ セント光発生手段を保持する保持手段と、前記保持手段 を記録媒体の所定の位置に移動させる駆動手段と、エバ ネッセント光と記録媒体の記録面との間の相互作用によ り発生した光を受光する受光手段とを備えた光学ヘッド であって、前記エバネッセント光発生手段を前記記録媒 体の回転に伴って発生する流体の流れにより冷却すると とにより、光の照射により高温になるエバネッセント光 発生手段を特別な冷却手段を設けることなく、効率的に 冷却することができる。

【0009】請求項2に記載の発明は、エバネッセント 光発生手段を保持手段の流体流出端側に形成したことに より、エバネッセント光発生手段をより記録媒体に近づ けることができると共に、エバネッセント光発生手段周 辺の風量をより大きくすることができる。

【0010】請求項3に記載の発明は、エバネッセント 光発生手段を保持手段の幅方向に対してほぼ中央に形成 したことにより、端部に設けた場合に比べて、さらに冷 却効率を高めることができるとともに保持手段の姿勢変 化によるエバネッセント光発生手段と記録媒体との位置 関係の変化を最小限に抑制することができる。

【0011】請求項4に記載の発明は、記録媒体を保持 し、駆動する媒体駆動手段により、回転動作している前 記記録媒体に対して、請求項1~3のいずれか1記載の 光学ヘッドによりエバネッセント光を照射して、情報の 再生を行うことを特徴とする情報再生装置。

【0012】請求項5に記載の発明は、媒体駆動手段が 所定の回転数になるまで、エバネッセント光発生手段に 光を入射させないことにより、エバネッセント光発生手 段を冷却するのに不十分な風量しか発生していない状態 とを防止できる。

【0013】請求項6に記載の発明は、記録媒体の回転 状態を確認してから、エバネッセント光発生手段に光を 入射させることにより、エバネッセント光発生手段の冷 却を確実に行うことができる。

【0014】請求項7に記載の発明は、エバネッセント 光発生手段に光が入射しないようにしてから媒体駆動手 段を停止させることにより、エバネッセント光発生手段 に光が入射しているときには、記録媒体の回転を停止さ せないようにできる。

【0015】請求項8に記載の発明は、光源と、前記光 源からの光を所定の位置に導く光学系と、前記光学系に より導かれてきた光からエバネッセント光を発生させる エバネッセント光発生手段と、前記エバネッセント光発 生手段を保持する保持手段と、前記保持手段を記録媒体 の所定の位置に移動させる駆動手段と、記録媒体を保持 する記録媒体保持手段と、エバネッセント光と記録媒体 の記録面との間の相互作用により発生した光を受光する 受光手段と、前記エバネッセント光発生手段に対して送 風する送風手段を備えたことにより、記録媒体の状態に 関係なく、かつ、効率良くエバネッセント光発生手段の 冷却を行うととができる。

【0016】請求項9に記載の発明は、送風手段が記録 媒体よりもエバネッセント光発生手段側に形成されてい ることにより、反対側に形成されている場合に比べて、 より強い風をエバネッセント光発生手段に当てることが できる。

【0017】(実施の形態1)次に本実施の形態1にお ける光学ヘッドおよび情報再生装置について説明する。 【0018】図1は本発明の一実施の形態における情報 再生装置を示す図である。

【0019】図1において、101は光源で、光源10 1としては、レーザ、発光ダイオード等の比較的光量の 大きなものを用いることが好ましい。特に半導体で形成 されたものは小型・低価格であるので装置の体積が小さ い情報再生装置に用いるには好適である。

【0020】102は光路で、光路102は、光ファイ バ等の導波路や、レンズ等を用いた光学系などにより構 成されており、光源101から出射された光を所定の位 30 置に導く働きを有している。

【0021】103はスライダで、スライダ103はそ の一部もしくは全部が透光性を有する材料で形成されて おり、記録媒体106上を浮上もしくは摺動して、記録 媒体106の所定の位置に記録再生に用いる光を移動さ せる働きを有しており、また光路102を介して導かれ てきた光は、このスライダ103に入射するように構成 されている。

【0022】104は遮光手段で、遮光手段104は、 スライダ103の記録媒体106に対向する面に設けら で、誤ってエバネッセント光発生手段に光が入射すると 40 れ、その一部には光源101から出射される光の波長よ りも小さな直径を有する微小開口104aが形成されて いる。光源101から光路102を経てスライダ103 に入射した光は、遮光手段104に形成された微小開口 104aを経てエバネッセント波の形態をとる。通常、 光波は波長よりも小さな微小開口104aを通過すると とができないが、微小開口104aと記録媒体106と の間の距離が十分小さい(~100nm)場合にのみ、 微小開口104aからエバネッセント光を発生させて記 録媒体106と相互作用を起こすことができる。従っ

50 て、微小開口104aと記録媒体106との間の距離を

正確に検出し、制御することが非常に重要となる。スラ イダ103および遮光手段104の構成については後程 詳述する。

【0023】105は支持部材で、支持部材105の一 方の端部105aは、スライダ103の遮光手段104 が設けられている面と反対側の端面に接続され、もう一 方の端部105bは、駆動手段107の接続されてい る。そして駆動手段107の動作は、支持部材105を 介してスライダ103の伝達され、スライダ103の媒 体対向面に設けられている微小開口104aで発生する 10 エバネッセント光を記録媒体106の所定の位置に移動 させ、情報の記録もしくは/および再生を行うことがで きる。ここで駆動手段107としては、ボイスコイルモ ータ等の軸を中心に回転動作をするものや、アクチュエ ータ等のXY方向に直線動作をするものが利用可能であ る。

【0024】108は集光部材で、集光部材108は、 記録媒体106を挟んでスライダ103の反対側に設け られており、微小開口104aで発生したエバネッセン ト光が記録媒体106の記録面106aと相互作用して 20 発生した伝播光の一部を集光する働きを有している。

【0025】109は受光部材で、受光部材109は、 集光手段108で集光された記録面106aの情報に応 じた再生光を受光し、電気信号に変換する働きを有して いる。

【0026】111は媒体駆動手段で、媒体駆動手段1 11は、媒体保持部と媒体駆動部とを備えており、記録 媒体106を保持し、回転させる働きを有している。媒 体保持部としては、爪やボール等を用いた既知の媒体を 保持する機構を用いることができる。また、媒体駆動部 としては、特に流体軸受けを用いたスピンドルモータを 用いることが、静粛性が向上するとともに長寿命化を図 ることができるので好ましい。

【0027】120は微小開口104aの周囲に設けら れた冷却部材で、冷却部材120は髙温になる微小開口 104 a 周辺の温度を下げ、微小開口104 a の開口径 の変化や周辺の膨張・収縮に伴う記録・再生特性の変化 を最小限に抑制する働きを有している。この冷却部材1 20については後程詳述する。

【0028】次に相変化型の記録媒体106への記録に 40 光手段104が形成されている。 ついて説明する。

【0029】光源101から所定の出力で出射された光 は、光路102を介してスライダ103に入射し、スラ イダ103の媒体対向面に形成されている遮光手段の微 小開口104a近傍にエバネッセント光が発生する。と のエバネッセント光を相変化型の記録媒体106に局所 的に照射して、記録媒体106の所定の位置を加熱す る。記録媒体106中の融点以上まで光照射加熱された 部分は、結晶状態であったものが一旦溶融し、急激な温 度降下の過程でアモルファス状態に変化する。この結晶 50 構、スライダー昇降型ロード/アンロード機構、ランプ

状態とアモルファス状態の変化で情報の記録を行う。 【0030】次に相変化型の記録媒体106における情 報の再生について説明する。記録媒体106のアモルフ ァス部分と結晶部分とでは、組成が同じでも構造が異な るため、光学定数が異なる。とのため、微小開口104 aと記録媒体106との距離が一定であっても、前記微 小開口104 a と記録媒体106との光学的結合効率 は、アモルファス状態と結晶状態とで変化する。この光 学的結合効率の変化に応じ、記録媒体106を透過する 光強度は変化する。すなわち、光源101から出射され た光により微小開口104aに発生したエバネッセント 光と記録媒体106との相互作用により発生する伝播光 が、記録媒体106を透過して集光部材108を経て受 光部材109に入射する光の強度が結晶状態とアモルフ ァス状態とで異なることになる。従って強度の差を受光 部材109で検知することにより、記録媒体106に記 録されている情報を再生することができる。

【0031】なお本実施の形態では、光源101および 光路102はスライダ103とは別に設けられていた が、光源101および光路102は、スライダ103上 に設けても良い。さらに光源101および光路102を 支持手段105や駆動手段107に設けて、スライダ1 03を連動するように構成しても良い。 このようにスラ イダ103,支持手段105及び駆動手段107に光源 101および光路102を設けることにより、移動する スライダ103の所定の位置に確実に光源101からの 光を入射させることができるので、情報の再生が確実 で、かつ、シークタイムも短くすることができるととも に、光源101および光路102を、スライダ103の 動作にあわせて追従させるための機構を簡略化すること ができるので、生産性が高く、信頼性も高い光学ヘッド とすることができる。

【0032】次に本実施の形態におけるスライダ及び遮 光手段の詳細な構成について図を参照しながら説明す る。図2は本発明の実施の形態1におけるスライダの構 成を示す図である。

【0033】図2において、スライダ103の媒体対向 面側には、レール面103a,103b,103cがそ れぞれ形成されており、さらにレール面103bには遮

【0034】スライダ103は、光学ヘッドの記録媒体 106上の移動を円滑に行わせる働きを有している。ス ライダ103の方式としては、記録媒体に接触した状態 で用いられる摺動型のものを用いても良いし、記録媒体 106上を浮上した状態で用いられる浮上型のものを用 いても良い。更に浮上型のものの中には、スライダを記 録媒体106に接触させたまま装置の起動、停止を行う コンタクトスタートストップ方式や、非接触で起動、停 止を行うセルフローディング型浮上へッドスライダー機

ロード型ロード/アンロード機構等の非接触方式のもの がある。

【0035】またスライダのレール面の高さは、遮光手 段104が設けられているものとそうでないもので異な らせることが好ましい。スライダ103が摺動型である 場合やCSS方式である場合には、遮光手段104と記 録媒体106の接触に起因する遮光手段104の破損を 防止するために、遮光手段104が設けられているレー ル面103bは、他のレール面103a, 103cより も低く、さらには遮光手段104の媒体対向面が、他の 10 レール面103a, 103cよりも低く形成されている ことが好ましい。

【0036】また浮上型で、非接触で起動、停止を行う 方式の場合には、遮光手段104の媒体対向面が、他の レール面103a, 103cよりも高く形成されている ことが、記録媒体106と遮光手段104に形成された 微小開口104aとの間の距離 (浮上量)をより小さく することができるので、外部からの振動等で記録媒体1 06と遮光手段104とが多少離間してもエバネッセン ト光がより確実に記録媒体106に接するようにできる 20 る。 ので、極めて安定した記録もしくは再生特性を実現でき るので好ましい。

【0037】またスライダ103の表面は、光路102 からの光が入射する部位と微小開口104a以外の部分 で吸光特性や反射特性を有する遮光手段で遮光されてい ることが、スライダ103から漏れ出した記録や再生に 関係のない光(迷光)が受光部材109にノイズとして 入射して、S/N比が劣化してしまうことを抑制するこ とができるので好ましい。

【0038】遮光手段104は、微小開口104a及び 30 中間層104bと遮光層104cとを有しており、微小 開口104aは上述の通りエバネッセント光を発生させ る。これに対して中間層104b、遮光層104cは、 微小開口104aでエバネッセント光を発生させるのに 寄与する光以外を遮断して、記録媒体106方向に漏れ 出す光(迷光)の発生を抑制する働きを有している。

【0039】ここで遮光層104 cは吸光特性があり、 入射してきた光を吸収し、熱に変換する働きを有してい る。従って遮光層104cは、熱による遮光層104c の破壊を防ぐために、高い熱伝導性と熱放出性が要求さ れる。さらに中間層104bとの間の温度差や熱膨張率 の差等に起因して発生する熱応力のひずみにより、微小 開口104aの大きさが変化したり、中間層104b, 遮光層104cが破壊されることを防止するために、熱 膨張性等に着目する必要がある。

【0040】また中間層104bは、微小開口104a を規定するため光が集中し髙温になる遮光層 104 c と 比較的低温であるスライダ103との間に設けられ、遮 光層104cとスライダ103との間の温度差や膨張率 開口104aの形状変化や遮光層104cの破壊等の不 都合の発生を抑制する働きを有している。

【0041】従って中間層104b, 遮光層104cお よびスライダ103のそれぞれの特性値を比較検討する と、以下のように設定されることが好ましい。

【0042】まず熱伝導性(率)は、微小開口104a を規定するため光が集中し発熱量が大きい遮光層104 cで最も高く、遮光層104cに隣接し、微小開口10 4a及び遮光層104cに接する中間層104b、中間 層104bに接するスライダ103の順に低くなってい ることが、発生する熱を効率良く発散させることがで き、遮光手段104がスライダ103から剥離したり、 遮光手段104が熱により、変形、溶融する等の不都合 の発生を抑制することができるので好ましい。また、熱 伝導率が温度の上昇に伴って増加していくような材料を 用いることにより、熱が発生する部位の熱の放散性を温 度の上昇に伴って向上させることができるので、熱によ る遮光手段104の破損等をより効率よく抑制すること ができ、より信頼性の高い光学ヘッドとすることができ

【0043】次に雰囲気中への熱放出性もやはり、発熱 量の大きな遮光膜104c, 遮光膜104cに隣接する 中間層104b,スライダ103の順に小さくしていく ことが好ましい。特に遮光膜104cは熱放出性は、中 間層104bおよびスライダ103のそれよりも倍以上 大きくすることが、遮光膜104cの温度上昇を抑制で き、遮光特性の温度変化に伴う劣化や遮光膜104cの 破損を大幅に抑制することができるので好ましい。

【0044】最後に熱膨張性(線膨張率)は、遮光手段 104およびスライダ103のいずれでも小さく、か つ、その差も小さいことが好ましい。また中間層104 bの線膨張率は、スライダ103の線膨張率と遮光層1 04cの線膨張率の間に設定することが、スライダ10 3と中間層104bの間の線膨張率の差と、中間層10 4 b と遮光層 1 0 4 c の間の線膨張率の差をより小さく することができるので、それぞれの膨張率の差に起因す るクラックの発生等の不都合を抑制することができるの で、より好ましい構成である。

【0045】また特に遮光層104cが規定する微小開 □104aの開□径等の大きさは、遮光層104cの膨 張収縮に応じて微妙に変化してしまう。特に微小開□ 1 04aからエバネッセント光が発生している状態で、遮 光層104 cが髙温になったときの遮光層104 cの膨 張に起因して、微小開口104aが小さくなってしまう と、発生するエバネッセント光の到達距離も短くなって しまうので、エバネッセント光を記録媒体106に接す る程度に形成することが困難になり、記録もしくは再生 を行うことができなくなってしまう。従って遮光層10 4 c が満たすべき線膨張係数の範囲は、微小開口 1 0 4 の差を吸収し、熱に起因するストレスを緩和して、微小 50 aの大きさの変化がエバネッセント光を用いた情報の記

. .

録再生が行える範囲であることが要求され、さらに遮光層104cの形状変化が大きくなる光照射時、すなわち遮光層104cがより高温になった状態での線膨張係数と、未照射時、遮光層104cがより低温の状態での線膨張係数とを比べたときの変動率が20%以内に収まっている材料を用いることが、温度状態に起因した遮光層104cの形状変化量の変化を最小限に抑制することができるので好ましい。

【0046】以上のような特性を満足するスライダ10 3 および中間層104 b と 遮光層104 c の材料として 10 はそれぞれ以下のようなものを考えることができる。

【0047】まずスライダ103は、樹脂やガラス等の透光性を有する、ここでは特に光源101からの光の波長で90%以上の透過率を有する材料で形成されることが、光の利用効率を低下させることなく、エバネッセント光を発生させることができるので好ましい。特にガラスは大きな強度を有しているので、記録媒体106との接触の可能性が考えられるスライダ103を形成する材料として用いることにより、多少記録媒体106と接触しても破損する可能性の少ない、信頼性の高いスライダを実現することができるので好ましい。また特にガラス材料の中でも、十分な強度を有し、熱膨張率が小さく、かつ、低温から高温までほとんど熱膨張率の変化がない石英ガラスが最も適した材料である。

【0048】次に中間層104bは、スライダ103と 遮光層104cとの間にあって、主にガラス、樹脂、金 属等の材料で形成されることが多く、スライダ103や 遮光層 104 cを形成する材料に応じて決定されること が多い。たとえばスライダ103がガラス材料、遮光層 104 c が金属材料で形成された場合には、中間層10 4 b はガラス材料もしくは金属材料で形成されること が、熱膨張率の差を最小限に抑制できるので、スライダ 103, 遮光層104cのそれぞれと中間層104bと の間にクラックが入るといった不都合の発生を抑制する ことができるので好ましい。最適な組み合わせとして は、スライダ103に石英ガラスを用いた場合には、鉛 ガラスもしくはパイレックスガラスが、特に髙温状態で のスライダ103と遮光層104cとの熱膨張の差を効 率よく吸収することができるので好ましい。また中間層 104bの膜厚は10nm~1000nm程度であると とが、スライダ103と遮光層104cとの熱膨張の差 を効率よく吸収することができるので好ましい。また、 中間層104bも透光性材料で形成されることが好まし い。中間層104bを透光性材料で形成することによ り、エバネッセント光の発生位置を中間層104bと遮 光層104cとの界面付近とすることができる。したが ってスライダ103の下面で発生する場合に比べて、エ バネッセント光の発生部位から記録媒体106までの距 離をより近づけることができるので、記録媒体106と

ができるので好ましい。

【0049】次に遮光層104cは主にAu、Ag、A1、Cu等の金属材料によるもの、SIO。のとTiO。等の誘電体材料を組み合わせたものなどの光を反射する性質を持つ材料、もしくは、Si層とTi層との組み合わせ等による光を吸収する性質を持つ材料で形成されることが多い。そしてその膜厚は10nm~100nm程度であることが、微小開口104a以外の部分から光が漏れでないようにできるとともに、微小開口104aで発生したエバネッセント光を遮光層104cの記録媒体106に対向する面よりも記録媒体106側に確実に突出させることができ、突出したエバネッセント光による情報の記録または/及び再生を確実に行えるので好ましい構成である。

10

【0050】本実施の形態では、中間層104bが高い透光性を有していたので、微小開口104aは遮光層104cを貫通するように形成していたが。中間層104bが遮光特性を有している場合には、微小開口104aは中間層104b及び遮光層104cとを貫通するように形成されることが好ましい。

【0051】更に遮光手段104を中間層104bと遮光層104cの二層構造としていたが、3層以上の層構造としても良いし、遮光層104cに熱伝導率や線膨張係数等を最適化した傾斜機能材料を用いて中間層104bを廃することもできる。

【0052】以上示してきたように、本実施の形態においてはスライダ103の一部もしくは全部を透光性部材で形成し、その媒体対向面にエバネッセント光を発生させる微小開口104aを形成するような構成としたことにより、スライダ103自体をエバネッセント光を発生させる手段として用いることができるので、プローブ等のエバネッセント光発生手段を別体で設けた場合と比較して、スライダとの間の位置合わせを不要にでき、さらに部品点数の削減、組み立て工数の削減ができるので、製品精度が非常に高く、かつ、生産性の高い光学へッドを実現することができる。

【0053】またスライダ103の全体もしくは一部を透光性部材で形成したことにより、光路102と微小開口104aとの間の厳密な位置合わせや、スライダ103中に光を通すための孔を設けなくても、微小開口104aに光を導くことができるので、光学ヘッドの構成を簡略化でき、さらに微小開口104aはスライダ103の媒体対向面であればどこにでもの設置できるので、光学ヘッドの設計の自由度も確保することができる。

【0054】次にエバネッセント光を発生させるための 光が集中し、高温になると考えられる微小開口104a 周辺の冷却について検討する。

バネッセント光の発生部位から記録媒体106までの距 【0055】まず、本実施の形態では、記録媒体106 離をより近づけることができるので、記録媒体106と の回転によって生じる流体の流れにより、効率的に微小スライダ103との間の距離制御をより簡単に行うこと 50 開口104a周辺を冷却している。そこで、記録媒体1

06が所定の回転数になるまで、微小開口104aに光 を入射させないような構成としている。具体的には、図 11に示すような制御を行っている。図11は本発明の 実施の形態1における情報再生装置の制御ブロック図の 一部を示している。図11において、制御手段121 は、媒体駆動手段111の駆動を制御している駆動制御 手段125に対して供給される電流量をモニターした り、ホール素子等の駆動手段の回転数を検知する等の構 成を有する駆動手段状態検知手段122からの信号に基 づいて、記録媒体106の回転数を検出する。そして検 10 出した回転数と、メモリ手段123に予めインプットさ れている所定の値とを照合し、所定の値以上であった場 合にのみ光源制御手段124に光源101を動作させる 司令を出すような制御を行なっている。これにより、微 小開口104aに光が照射されるときには、記録媒体1 06は常に所定の回転以上で動作しているので、それに 伴って発生する流体の流れにより微小開口104a周辺 を確実に冷却することができる。これにより、微小開口 104aが髙温になることにより、微小開口104aの 形状が大きく膨張収縮したり、融けて形状が変形して、 エバネッセント光の到達距離が変化してしまい、再生装 置における情報再生特性が劣化してしまう可能性を大幅 に低減することができ、信頼性の高い情報再生装置を実 現することができる。

【0056】なお本実施の形態では、所定の回転数になるまで光源101から光を出射しない構成としていたが、光源101から微小開口104aまでの光路102中に遮蔽部材等を挿入しておいて、それを抜き差しするような構成としても良い。また駆動手段状態検出手段は、光や磁気を用いたエンコーダを用いたり、電源が入30ってからの経過時間等を検出するようにしても良い。また駆動手段状態検出手段122を設けずに、駆動制御手段125を直接制御手段121でモニターするように制御してもよい。

[0057]次に記録や再生の動作を終了する際の制御について説明する。本実施の形態では、記録媒体106の回転によって生じる流体の流れにより、効率的に微小開口104a周辺を冷却している。従って、再生動作終了時に、記録媒体106の回転数が低下した状態で、微小開口104aに光を入射させ続けると、微小開口104aの開口径が変化してしまって、以後記録や再生等の動作に支障をきたす恐れが出てくる。本実施の形態では、このような事態を防止するために、図12に示すような制御を行っているので、以下図12を用いて説明する。図12は本発明の実施の形態1における情報再生装置の制御ブロック図の一部を示している。

【0058】図12において、制御手段121は、情報の記録若しくは再生が終了もしくは強制終了命令が来た場合、光源制御手段124に対して終了命令の信号を出 50

力する。制御手段121からの信号を受けた光源制御手 段124は、光源101への電力供給を停止し、光源1 01からの光の照射を停止させる。その後制御手段12 1は、記録媒体106を駆動する駆動手段111の制御 を行う駆動制御手段125に対して終了命令の信号を送 出する。信号を受けた駆動制御手段125は、駆動手段 111への電力供給を停止し、駆動手段111の駆動を 停止させる制御を行なっている。これにより、情報再生 装置の動作を停止させる際に、微小開口104aに光が 照射されるときには、記録媒体106の回転が停止しな いようにできるので、それに伴って発生する流体の流れ により微小開口104a周辺を確実に冷却することがで きる。これにより、微小開口104aが高温になること により、微小開口104aの形状が大きく膨張収縮した り、融けて形状が変形して、エバネッセント光の到達距 離が変化してしまい、再生装置における情報再生特性が 劣化してしまう可能性を大幅に低減することができ、信 頼性の高い情報再生装置を実現することができる。

【0059】なお本実施の形態では、制御手段121に より、光源101からの光の出射を停止させていたが、 光源101から微小開口104 a までの光路102中に 遮蔽部材等を出し入れ可能に配置しておいて、それを抜き差しするような構成としても良い。また本実施の形態では、光源101の発光を停止させる信号を出力した後で駆動手段111を停止させるような構成としていたが、より確実に光が入射していないことを確認するために、光源101からの光を受光する受光手段109からの出力をモニターしておいて、出力信号が一定のレベル以下になったことを確認してから駆動手段111を停止 させるような制御を行ってもよい。

【0060】また、微小開口104aをスライダ103の流体流出端にできるだけ近く形成している。動作中のスライダ103は、流体流入端側よりも流体流出端側で記録媒体106との間の距離が小さくなっている。したがってスライダ103と記録媒体106との間を流れる流体の流速は、流体流入端側よりも流体流出端側のほうが速く、また流体の密度も高くなっている。したがってスライダ103に対して微小開口104aをより流体流出端に近くなるように構成することにより、微小開口104a周辺の冷却効率を向上させることができるとともに記録媒体106との距離が近くなるので、記録密度を高めることができ、さらにエバネッセント光を確実に記録媒体106に照射することができる。

【0061】また微小開口104aはスライダ103の 記録媒体106との相対的な運動方向(幅方向)に対し て中央付近に形成されていることが好ましい。これは同 じ流体流出端でも中央付近のほうが端部よりも流体の流 速が速く、さらに冷却効率が高まるからである。またス ライダ103が傾斜することに起因した微小開口104 aと記録媒体106間の距離の変化量を最小限に抑制す ることができるので好ましい。

【0062】さらにスライダ103の媒体対向面が平面 でなく、レール面等が形成されている場合には、複数存 在するレール面の中央から内側に微小開口104aを形 成することにより、同様の効果を得ることができる。

【0063】さらに本実施の形態では、微小開口104 aの冷却効率を向上させるために、冷却部材を設けてい るので、以下それについて説明する。

【0064】図3は本発明の実施の形態1における冷却 部材の断面図、図4は本発明の実施の形態1における冷 10 却部材の平面図を示している。

【0065】図3、4に示すように、遮光層104cの 中間層104bと反対側の面には冷却部材120が形成 されている。本実施の形態1では、冷却部材120は金 属材料で形成された複数の突起120aで構成されてお り、外気と接触する表面積を増加させることができ、昇 温した微小開口104 aの周辺の温度を効率よく低下さ せることができる。

【0066】CCで突起120aは、図3,4の右側に 示すように、等間隔に設けても良いし、図3,4の左側 に示すように微小開口 104a 近傍により高密度に突起 を形成する(換言すれば表面積を大きくする)ようにし ても良い。微小開口104a近傍により高密度に突起を 形成するようにすると、微小開口104a周辺の温度分 布に合わせた突起の配置が可能になるので、微小開口1 04a周辺の冷却をより効率よく行うことができ、遮光 手段104に発生する温度勾配を最小限に抑制できる。 従ってこの温度勾配により遮光手段104にクラックが 入ったり、微小開口104aの開口径が大きく変化した りする可能性を大幅に低減することができ、安定した記 30 録・再生特性と極めて高い信頼性を有する光学ヘッドと することができる。なおレール状に構成された突起は常 に連続である必要はなく、断続した直線状に配置しても

【0067】また突起120aは、レール状に形成され ており、スライダ103と記録媒体106との相対的な 運動方向(以下第1の方向と略す)に対して長く、第1 の方向に垂直な第2の方向に短く形成されている。これ により、記録媒体106の回転に伴って発生する流体の 流れは突起120aに沿って流れることになるので、流 40 体の流れが冷却部材120によりその流れを乱されると とが少なくなり、良好な浮上特性を有する光学ヘッドを 実現することができる。

【0068】更にこのように突起を直線状に配置した場 合には、駆動手段107によりスライダ103を記録媒 体106の最内周から最外周に移動させる間に、突起1 20aの向きと流体の流れの向きとが略平行となる位置 が少なくとも1つ存在するように突起120 aの向きを 設定することが好ましい。このような構成とすることに

の違いによって、突起120aが流体の流れから受ける 力の大きさが変化して、スライダの浮上特性にばらつき が生じることを効果的に抑制することができるので、常 に安定した浮上特性を有し、記録・再生特性に変動の少 ない信頼性の高い光学ヘッドとすることができる。なお ここではレール状に形成された突起120aをそれぞれ ほぼ平行に形成したが、浮上特性の変動や冷却効率等を 考慮して、非平行に形成しても構わないし、突起120 aの傾斜方向はいずれの向きでも構わない。

【0069】さらに突起120aの構成としては、図 5、図6に示すような配置としてもよい。図5は本発明 の実施の形態1における冷却部材の平面図、図6は本発 明の実施の形態1における冷却部材の平面図である。図 に示すように突起120aを格子状や千鳥状に配置して もよいし、微小開口104aを中心とした放射状に形成 しても良い。また特に髙温となる可能性が強い微小開口 104aの周辺にのみ突起120aを形成するようにし ても良い。

【0070】なお本実施の形態では、遮光手段104上 20 に冷却部材120の突起120aを設けていたが、冷却 部材120を設ける代わりに遮光手段104に凹凸を形 成することにより、微小開口104aの周辺の冷却効率 を向上させることもできる。またスライダ103の微小 開口104aが形成されている面に予め凹凸を形成して おくことによっても同様の効果を得ることができる。

【0071】更に本実施の形態では、透光性を持つスラ イダ103に遮光手段104を形成し、その一部に微小 開口104aを形成してエバネッセント光を発生させる 構成としていたが、この構成以外、例えば光ファイバー の先端に微小突起を形成するような構成においても、上 述したエバネッセント光発生手段を冷却するための各種 工夫は当然適用可能である。

【0072】(実施の形態2)以下本発明の実施の形態 2について図を参照しながら説明する。

【0073】図7は、本発明の実施の形態2における情 報再生装置を示す図である。

【0074】図7において、201は光源で、光源20 1としては、レーザ、発光ダイオード等の比較的光量の 大きなものを用いることが好ましい。特に半導体で形成 されたものは小型・低価格であるので装置の体積が小さ い情報再生装置に用いるには好適である。

【0075】202は光路で、光路202は、本実施の 形態では、レンズ211や反射ミラー212等を用いた 光学系で構成されており、光源201から出射された光 をレンズ211で収束光に変換して、反射ミラー212 を介して所定の位置に導く働きを有している。

【0076】203はスライダで、スライダ203はそ の一部もしくは全部が透光性を有する材料で形成されて おり、記録媒体206上を浮上もしくは摺動して、記録 より、記録媒体106上におけるスライダ103の位置 50 媒体206の所定の位置に記録または/及び再生に用い

る光を移動させる働きを有している。また光路202か ら導かれてきた光が入射するスライダ203の媒体対向 面と反対側の面には、レンズ面203aが形成されてお り、入射してきた光を所定の位置に集光する。なお本実 施の形態ではレンズ面203aはスライダ203の一部 として形成されていたが、別部材にして設けても良い。 【0077】遮光手段204は、中間層204bと反射 層204cとからなり、スライダ203の記録媒体20 6に対向する面に設けられ、反射層204cの一部には 光源201から出射される光の波長よりも小さな直径の 10 微小開口204aが形成されている。

【0078】光源201から光路202を経てスライダ 203に入射した光束210は、レンズ面203aで集 光され、遮光手段204を構成する反射層204cに形 成された微小開口204a付近に集光される。とのと き、光軸と集光された光とのなす最大角は、中間層20 4 b の端面における全反射角より大きい値となってい る。そして全反射される光の一部が中間層204bの端 部からエバネッセント光として漏れ出す。通常、光波は 波長よりも小さな開口を通過することはできないので、 中間層204bよりも記録媒体206よりに形成されて いる微小開口204aを通過することができるのは、エ バネッセント光のみであり、中間層204bの端面で反 射されずに透過した通常の伝播光の形態を持つ不要な光 は、微小開口204aを透過することができない。従っ て迷光でしかない通常の伝播光が記録媒体206に入射 しないので、微小開口204aからは記録もしくは/及 び再生に用いられる光のS/N比を向上させることがで き、記録もしくは/および再生品質に優れた光学ヘッド を実現することができ、これを用いた情報再生装置にお 30 いては、良好な記録もしくは/および再生特性を有する 情報再生装置を実現することができる。

【0079】また光束210をレンズ面203aで、微 小開口204a近傍に集光しているので、集光しない場 合と比べてエバネッセント光として微小開口から漏れ出 す光量を増やすことができる、すなわち光の利用効率を 向上させることができる。

【0080】205は支持部材で、支持部材205の一 方の端部205aは、スライダ203の遮光手段204 が設けられている面と反対側の端面に接続され、もう一 40 方の端部205bは、駆動手段207の接続されてい る。そして駆動手段207の動作は、支持部材205を 介してスライダ203の伝達され、スライダ203の媒 体対向面に設けられている微小開口204aで発生する エバネッセント光を記録媒体206の所定の位置に移動 させ、情報の記録もしくは再生を行うことができる。と こで駆動手段207としては、ボイスコイルモータ等の 軸を中心に回転動作をするものや、アクチュエータ等の XY方向に直線動作をするものが利用可能である。

【0081】208は集光部材で、集光部材208は、

16

記録媒体206を挟んでスライダ203の反対側に設け られており、微小開口204aで発生したエバネッセン ト光が記録媒体206の記録面206aと相互作用して 発生した伝播光の一部を集光する働きを有している。

【0082】209は受光部材で、受光部材209は、 集光手段208で集光された記録面206aの情報に応 じた再生光を受光し、電気信号に変換する働きを有して

【0083】213は光源で、光源213は、光源20 1とは別に設けられており、光源201とは異なる波長 の光を出射するもので、光ファイバー等で形成された光 路214を介して記録媒体206上に光を照射して、記 録媒体206に記録された情報を消去する働きを有して いる。なおことでは図示していないが、少なくとも光路 214は、記録媒体206の記録面206aの最内周か ら最外周まで移動可能に構成されている。また図示して いないが、光路214を構成する光ファイバ等の先端部 には、微小突起や微小開口が形成されており、そこから エバネッセント光を照射する構成を有している。

【0084】218は記録媒体206を固定する固定手 段であり、固定手段218には、記録媒体206を回転 動作させたり、記録媒体206をXY方向に駆動できる ように駆動手段を設けられていることが多い。

【0085】220は送風手段で、送風手段220は記 録媒体206の記録面の面内方向(図中矢印Aで表示) に対して送風するもので、固定手段218上に形成され ており、通常ファン等で構成されている。送風手段22 0を駆動する駆動手段はファンと一体で設けてもよい し、固定手段218を駆動する駆動手段と共用するよう な構成としてもよい。また送風手段220の設置場所と しては、固定手段218上のみならず、記録媒体206 の記録面よりもスライダ203側の空間であればいずれ の位置に設けてもよい。例えば情報再生装置の筐体に設 けて、スライダ203の上から送風する構成としてもよ い。但し、できるだけ記録媒体206の近くに設けると とが、より温度の低い流体を加熱した微小開口204a 近傍に導くことができるので、冷却効率を向上させると とができる。また送風手段220からの風量は面内方向 に一定となるようにしてもよいし、特にスライダ203 方向に多く吹き出すように風量に分布をもたせるよう構 成してもよい。

【0086】とのように送風手段220を設けたことに より、微小開口204a近傍により多くの風を送り込む ことができるので、微小開口204a近傍の冷却をより 効率良く行うことができ、微小開口204aの膨張・収 縮による記録・再生特性の変化を最小限に抑制すること ができると共に、微小開口204a近傍の変形・溶融の 発生を防止し、更には対向する記録媒体206が微小開 □204a周辺からの熱による膨張・収縮や変形、更に 50 は熱による記録データの変質等を起こす可能性を最小限

に抑制することができる。

【0087】次にフォトクロミック型の記録媒体206 について説明する。

【0088】記録媒体206の記録層206aは、光の 照射によって可逆的に2状態間で色変化し、なおかつ両 状態が熱的に安定な、熱不可逆性を有するフォトクロミ ック材料で形成されている。熱不可逆性を有するフォト クロミック材料としては、ジアリールエテン誘導体、フ ルギド誘導体、シクロファン誘導体等が挙げられるが、 熱安定性、繰り返し耐久性、長波長域感受性の点から、 ジアリールエテン誘導体がより好ましい。そのなかでも ヘテロ5員環を含む置換ベンゾチオフェンあるいは置換 インドールをアリール基とする対称又は非対称のジアリ ールマレイミド、対称又は非対称のジアリール酸無水物 あるいは対称又は非対称のジアリールペルフルオロシク ロペンテンが特に好ましい。

【0089】また記録媒体206は、これらのフォトク ロミック材料を髙分子に分散させたものとすることが好 ましい。これらのフォトクロミック材料を、必要に応じ て四塩化炭素、ベンゼン、シクロヘキサン、メチルエチ ルケトン、テトラクロロエタン等の溶媒と共に、ポリエ ステル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルプチラール 樹脂、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル、ポリメタ クリル酸メチル、ポリメタクリル酸ブチル、ポリ酢酸ビ ニル、酢酸セルロース、エポキシ樹脂、フェノール樹脂 等の高分子に分散又は溶解させることにより記録媒体2 06とすることができる。

【0090】また、これらのフォトクロミック材料を上 述の様な髙分子媒体や溶媒に分散又は溶解させて適当な 基板上に塗布して記録層を形成したものを記録媒体20 6とすることもできる。さらには、フォトクロミック化 合物を公知の蒸着法又は他の化合物との共蒸着法によっ て適当な基板上に蒸着して記録層を形成したもの、又 は、フォトクロミック材料を上述の様な溶媒に溶解し、 ガラスセル等に封入したものを記録媒体206とすると ともできる。

【0091】基板としては、ガラス、プラスチック、 紙、板状又は箔状の金属等の、一般的な記録媒体206 の支持体が挙げられる。基板上に記録層を形成する場合 は、必要に応じて、潤滑層、反射層、保護層等の各層を 40 設けることができる。

【0092】次にフォトクロミック型の記録媒体206 への情報の記録について説明する。

【0093】光源201から出射された光は、レンズ2 11で収束光に変換され、反射ミラー212で反射され て、光束210としてスライダ203のレンズ面203 aに入射する。そして光束210はレンズ面203aで さらにNAの大きな収束光に変換されて、スライダ20 3の媒体対向面に形成されている遮光手段204の微小

aからエバネッセント光が発生する。このエバネッセン ト光をフォトクロミック型の記録媒体206に局所的に 照射して、記録を行う。 すなわち駆動手段207を駆動 して微小開口204aを有するスライダ203を所定の 位置に移動させ、入力情報に従い光源201を点滅させ ることにより、記録媒体206のエバネッセント光が照 射された部分では着色状態から消色状態への変化が誘起 され、情報が記録されることになる。

【0094】次に情報の再生について説明する。光源2 01から出射された光を光路202を介してスライダ2 03に導き、レンズ面203aで微小開口204a近傍 に集光させてエバネッセント光を発生させる。このとき エバネッセント光と記録面との相互作用により発生する 伝播光は、記録により消色状態に変化した部分での透過 光の強度は、着色状態のまま変化していない部分での透 過光の強度とは異なっているので、記録されたビットと されていないピットとの違い、即ち記録情報は、透過光 強度の違いから読み取ることができる。従って、記録媒 体206を透過してきた光を集光部材208で集光し 20 て、情報を再生する。

【0095】なお光源としては記録時に用いた光源20 1とは異なった波長の光を導入して用いてもよい。ま た、光源201から出射される光に対して強度変調もし くはZ軸方向において位置変調をしてもよい。また本実 施の形態では記録媒体206を透過してきた光を検出す るような構成を有していたが、記録媒体206の記録面 206aに反射膜を形成して、記録媒体206で反射さ れてきた光を検出する構成としても良い。

【0096】次に情報の消去について説明する。光源2 13から出射された光を光路104を介して記録媒体2 06に照射する。ことで光源213から出射される光の 波長は光源201から出射される光の波長よりも短い。 これにより、記録媒体206の光が照射された部分はす べて着色状態になる。こうして記録されていた情報を消 去することができる。

【0097】なお光源201と光源213とは別々の場 所に設けていたが、同じ場所に設けて、切り替えて用い るようにし、光路202やスライダ203等を共用する ような構成にもできる。

【0098】以上のように、熱安定性を有するフォトク ロミック材料を記録材料として、波長よりもちいさなサ イズのエバネッセント光を光源として用いることによ り、エバネッセント光のサイズ(10~100nm)に よって、現行の光記録の200倍~2000倍の密度 の記録が可能になる。

【0099】なお本実施の形態では、光源201および 光路202はスライダ203とは別に設けられていた が、光源201および光路202は、スライダ203上 に設けても良い。さらに光源201および光路202を 開口204a近傍に集光される。そして微小開口204 50 支持部材205や駆動手段207に設けて、スライダ2

20

03を連動するように構成しても良い。このようにスラ イダ203,支持部材205もしくは駆動手段207に 光源201および光路202を設けることにより、移動 するスライダ203の所定の位置に確実に光源201か らの光を入射させることができるので、情報の再生が確 実で、かつ、シークタイムも短くすることができるとと もに、光源201および光路202を、スライダ203 の動作にあわせて追従させるための機構を簡略化すると とができるので、生産性が高く、信頼性も高い光学へッ ドとすることができる。

【0100】次に本実施の形態におけるスライダ203 および遮光手段204の構成について詳細に説明する。 図8は本発明の実施の形態におけるスライダの構成を示 す図である。図8において、スライダ203の媒体対向 面側には、レール面203b, 203cがそれぞれ形成 されており、さらにレール面203bには遮光手段20 4が形成されている。

【0101】スライダ203は、光学ヘッドの記録媒体 206上の移動を円滑に行わせる働きを有している。ス ライダ203の方式としては、記録媒体206に接触し た状態で用いられる摺動型のものを用いても良いし、記 録媒体206上を浮上した状態で用いられる浮上型のも のを用いても良い。更に浮上型のものの中には、スライ ダを記録媒体206に接触させたまま装置の起動、停止 を行うコンタクトスタートストップ方式や、非接触で起 動、停止を行うセルフローディング型浮上へッドスライ ダー機構、スライダー昇降型ロード/アンロード機構、 ランプロード型ロード/アンロード機構等の非接触方式 のものがある。

【0102】またスライダ203の表面は、光路202 からの光が入射する部位と微小開口204a以外の部分 で吸光特性を有する遮光手段204で遮光されていると とが、スライダ203から漏れ出した記録や再生に関係 のない光(迷光)が受光部材209にノイズとして入射 して、S/N比が劣化してしまうことを抑制することが できるとともに、遮光手段204の反射層204cで反 射された光がスライダ203の内部で反射を繰り返し て、光路202に混入して光束210と干渉したり、光 源201に入射して光源210からの出力が不安定にな る等の不都合の発生を抑制できるので好ましい。

【0103】遮光手段204は、微小開口204a及び 中間層204bと反射層204cとを有しており、微小 開口204aは上述の通りエバネッセント光を発生させ る。これに対して中間層204b、反射層204cは、 微小開口204aでエバネッセント光を発生させるのに 寄与する光以外を遮断して、記録媒体206方向に漏れ 出す光(迷光)の発生を抑制する等の働きを有してい る。

【0104】とこでは特に反射層204cは反射特性が あり、入射してきた光を反射する働きを有している。従 50 することができるので、それぞれの膨張率の差に起因す

って反射層204cは、光源201の波長に対して高い 反射率を有する材料で形成されているとともに、レンズ 面203aにより遮光手段204の周辺に集光された光 による反射層204cの破壊を防ぐために、高い熱伝導 性と熱放出性が要求される。さらに中間層204bとの 間の温度差や熱膨張率の差等に起因して発生する熱応力 のひずみにより、微小開口204aの大きさが変化した り、中間層204b, 反射層204cが破壊されること を防止するために、熱膨張性等に着目する必要がある。 【0105】また中間層204bは、微小開口204a を規定するため光が集中し髙温になる反射層204cと 比較的低温であるスライダ203との間に設けられ、反 射層204cとスライダ203との間の温度差や膨張率 の差を吸収し、熱に起因するストレスを緩和して、微小 開口204aの形状変化や反射層204cの破壊等の不 都合の発生を抑制する働きを有している。

【0106】従って中間層204b, 反射層204cお よびスライダ203のそれぞれの特性値を比較検討する と、以下のように設定されることが好ましい。

【0107】まず熱伝導性(率)は、微小開口204a を規定するため光が集中し発熱量が大きい反射層204 cで最も高く、反射層204cに隣接し、微小開口20 4 a 及び反射層204 c に接する中間層204 b、中間 層204bに接するスライダ203の順に低くなってい ることが、発生する熱を効率良く発散させることがで き、遮光手段204がスライダ203から剥離したり、 遮光手段204が熱により、変形、溶融する等の不都合 の発生を抑制することができるので好ましい。また、熱 伝導率が温度の上昇に伴って増加していくような材料を 30 用いることにより、熱が発生する部位の熱の放散性を温 度の上昇に伴って向上させることができるので、熱によ る遮光手段204の破損等をより効率よく抑制すること ができ、より信頼性の高い光学ヘッドとすることができ

【0108】次に雰囲気中への熱放出性もやはり、発熱 量の大きな遮光膜204c, 遮光膜204cに隣接する 中間層204b、スライダ203の順に小さくしていく ことが好ましい。特に遮光膜204cは熱放出性は、中 間層204bおよびスライダ203のそれよりも倍以上 40 大きくすることが、遮光膜204cの温度上昇を抑制で き、遮光特性の温度変化に伴う劣化や遮光膜204cの 破損を大幅に抑制することができるので好ましい。

【0109】最後に熱膨張性(線膨張率)は、遮光手段 204およびスライダ203のいずれでも小さく、か つ、その差も小さいことが好ましい。また中間層204 bの線膨張率は、スライダ203の線膨張率と反射層2 04 cの線膨張率の間に設定することが、スライダ20 3と中間層204bの間の線膨張率の差と、中間層20 4.bと反射層204cの間の線膨張率の差をより小さく

るクラックの発生等の不都合を抑制することができるの で、より好ましい構成である。

【0110】また特に反射層204cが規定する微小開 □204aの開口径等の大きさは、反射層204cの膨 張収縮に応じて微妙に変化してしまう。特に微小開口2 04aからエバネッセント光が発生している状態で、反 射層204cが髙温になったときの反射層204cの膨 張に起因して、微小開口204aが小さくなってしまう と、開口径に比例して変化すると考えられるエバネッセ ント光の到達距離も短くなってしまうので、エバネッセ 10 ント光を記録媒体206に接する程度に形成することが 困難になり、記録もしくは再生を行うことができなくな ってしまう。従って反射層204 cが満たすべき線膨張 係数の範囲は、微小開口204aの大きさの変化がエバ ネッセント光を用いた情報の記録再生が行える範囲であ ることが要求され、さらに反射層204cの形状変化が 大きくなる光照射時、すなわち反射層204cがより高 温になった状態での線膨張係数と、未照射時、すなわち 反射層204cがより低温の状態での線膨張係数とを比 べたときの変動率が20%以内に収まっている材料を用 20 いることが、温度状態に起因した反射層204cの形状 変化量の変化を最小限に抑制することができ、ひいては エバネッセント光の到達距離を安定させることができる ので、安定したエバネッセント光による再生もしくは/ 及び記録を行うことができるので好ましい。

【0111】以上のような特性を満足するスライダ20 3および中間層204bと反射層204cの材料として はそれぞれ以下のようなものを考えることができる。

【0112】まずスライダ203は、樹脂やガラス等の 透光性を有する、ここでは特に光源201からの光の波 30 長で90%以上の透過率を有する材料で形成されること が、光の利用効率を低下させることなく、エバネッセン ト光を発生させることができるので好ましい。特にガラ スは大きな強度を有しているので、記録媒体206との 接触の可能性が考えられるスライダ203を形成する材 料として用いることにより、多少記録媒体206と接触 しても破損する可能性の少ない、信頼性の高いスライダ を実現することができるので好ましい。また特にガラス 材料の中でも、十分な強度を有し、熱膨張率が小さく、 かつ、低温から高温までほとんど熱膨張率の変化がない 40 石英ガラスが最も適した材料である。

【0113】次に中間層204bは、スライダ203と 反射層204cとの間にあって、主にガラス、樹脂、金 属等の材料で形成されることが多く、スライダ203や 反射層204cを形成する材料に応じて決定されること が多い。たとえばスライダ203がガラス材料、反射層 204 c が金属材料で形成された場合には、中間層20 4 b はガラス材料もしくは金属材料で形成されること が、熱膨張率の差を最小限に抑制できるので、スライダ の間にクラックが入るといった不都合の発生を抑制する ことができるので好ましい。最適な組み合わせとして は、スライダ203に石英ガラスを用いた場合には、鉛 ガラスもしくはパイレックスガラスが、特に髙温状態で のスライダ203と反射層204cとの熱膨張の差を効 率よく吸収することができるので好ましい。また中間層 204bの膜厚は10nm~1000nm程度であると とが、スライダ203と反射層204cとの熱膨張の差 を効率よく吸収することができるので好ましい。また、 中間層204bも透光性材料で形成されることが好まし い。中間層204bを透光性材料で形成することによ り、エバネッセント光の発生位置を中間層204bと反 射層204cとの界面付近とすることができる。したが ってスライダ203の下面で発生する場合に比べて、エ バネッセント光の発生部位から記録媒体206までの距 離をより近づけることができるので、記録媒体206と スライダ203との間の距離制御をより簡単に行うこと ができるので好ましい。

【0114】次に反射層204cは主にAu、Ag、A 1, Cu等の金属材料によるもの、SIO,のとTiO, 等の誘電体材料を組み合わせたものなどの光を反射する 性質を持つ材料で形成されることが多い。そしてその膜 厚は10nm~100nm程度であることが、微小開口 204a以外の部分から光が漏れでないようにできると ともに、微小開口204aで発生したエバネッセント光 を反射層204cの記録媒体206に対向する面よりも 記録媒体206側に確実に突出させることができ、突出 したエバネッセント光による情報の記録または/及び再 生を確実に行えるので好ましい構成である。

【0115】本実施の形態では、中間層204bが高い 透光性を有していたので、微小開口204aは反射層2 04cを貫通するように形成していたが。中間層204 bが遮光特性を有している場合には、微小開口204a は中間層204b及び反射層204cとを貫通するよう に形成されることが好ましい。

【0116】更に遮光手段204を中間層204bと反 射層204cの二層構造としていたが、3層以上の層構 造としても良いし、反射層204cに熱伝導率や線膨張 係数等を最適化した傾斜機能材料を用いたり、スライダ 203を構成する材料との熱伝導率や線膨張係数等の差 が小さい場合等には、中間層204bを廃することもで きる。

【0117】以上示してきたように、本実施の形態にお いてはスライダ203の一部もしくは全部を透光性部材 で形成し、その媒体対向面にエバネッセント光を発生さ せる微小開口204aを形成するような構成としたこと により、スライダ203自体をエバネッセント光を発生 させる手段として用いることができるので、プローブ等 のエバネッセント光発生手段を別体で設けた場合と比較 203、反射層204cのそれぞれと中間層204bと 50 して、スライダとの間の位置合わせを不要にでき、さら に部品点数の削減、組み立て工数の削減ができるので、 製品精度が非常に高く、かつ、生産性の高い光学ヘッド を実現することができる。

【0118】またスライダ203の全体もしくは一部を 透光性部材で形成したことにより、光路202と微小開 □204aとの間の厳密な位置合わせや、スライダ20 3中に光を通すための孔を設けなくても、微小開口20 4 a に光を導くことができるので、光学ヘッドの構成を 簡略化でき、さらに微小開口204aはスライダ203 の媒体対向面であればどこにでもの設置できるので、光 10 ととにより、スライダ203に冷却手段220に対する 学ヘッドの設計の自由度も確保することができる。

【0119】次に図9~10を参照しながらさらに複数 の微小開口204a周辺の冷却方法について説明する。 【0120】図9は本発明の実施の形態2における冷却 部材の断面図である。図9において、遮光手段204の 一部をなし、スライダ203の表面に形成された反射層 204cは、微小開口204aが形成されているスライ ダ203の媒体対向面のみならず、スライダ203の側 面を介して、スライダ203の媒体対向面の反対側の面 まで延長されている。そして本実施の形態において、反 20 射層204cは、スライダ203側から入射してきた光 が記録媒体206方向に漏れないように、入射してきた 光を反射する働きを有するのみでなく、特に高い熱伝導 率を有しており、微小開口204a周辺で発生する熱を 特に良好に伝導により取り除くことができるように構成

【0121】さらにスライダ203を支持する支持部材 205にヒートバイプとしての働きを持たせても良い。 この支持部材205に反射層204cを接触させること 30 図 によって、微小開口204a周辺で発生した熱を効率よ く外部に伝導により排出することができる。特に図9に 示すようにスライダ203と支持部材205との間に反 射層204 cを挟み込むような構成とすることにより、 反射層204cからの熱をより効率良く支持部材205 に伝導させることができる。

されている。すなわち反射層204cは、熱配線として

の役割を担っている。

【0122】更に好ましくは支持部材205とスライダ 203の接合に用いられる接合材として、熱伝導率の高 い金属製の接合材を用いることが、支持部材205とス ライダ203の表面に形成された反射層204cとの間 40 の熱抵抗をより小さくすることができ、反射層204c から支持部材205への熱の伝わり方をより良好にする ことができるので好ましい。

【0123】次に図10を参照して、微小開口204a 周辺の他の冷却方法について説明する。

【0124】図10は本発明の実施の形態2における冷 却部材の断面図である。図10において、220は冷却 部材で、冷却部材220はペルチェ素子で形成されてお り、スライダ203の側面に接合され、髙温になったス ライダ203を冷却している。特に微小開口204aを 50 101 光源

形成する反射層204c等をスライダ203の側面に延 在させて、冷却手段220と接触させる、さらに好まし くは、スライダ203と冷却手段220との間に挟み込 むように構成することにより、特に高温になる微小開口 204a周辺の冷却を効率よく行うことができる。また 本実施の形態では、スライダ203の側面に冷却手段2 20を設けたが、スライダ203の流体流入端側や流体 流出端側に設けるととや複数の面に形成すること当然可 能である。またスライダ203を絶縁性材料で構成する 配線をプリントすることができ、冷却手段220に対す る給電を容易に行うことができる。さらに配線は別に設 けることもできるが、反射層204cの一部を分割し て、配線として活用することも可能である。

[0125]

【発明の効果】以上のように本発明は、エバネッセント 光発生手段に記録媒体の回転に伴う流体のながれによ り、光の照射により髙温になるエバネッセント光発生手 段を冷却することができるので、エバネッセント光発生 手段が過度に加熱されることがなくなり、光学ヘッドの 信頼性を向上させることができるとともに、この光学へ ッドを搭載した情報再生装置の信頼性も向上させること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における情報再生装置を 示す図

【図2】本発明の実施の形態1におけるスライダの構成 を示す図

【図3】本発明の実施の形態1における冷却部材の断面

【図4】本発明の実施の形態1における冷却部材の平面

【図5】本発明の実施の形態1における冷却部材の平面 図

【図6】本発明の実施の形態1における冷却部材の平面 図

【図7】本発明の実施の形態2における情報再生装置を 示す図

【図8】本発明の実施の形態2におけるスライダの構成 を示す図

【図9】本発明の実施の形態2における冷却部材の断面

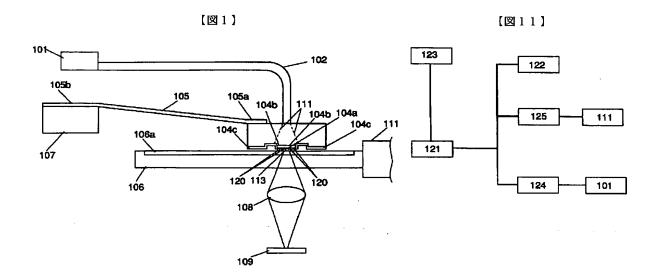
【図10】本発明の実施の形態2における冷却部材の断

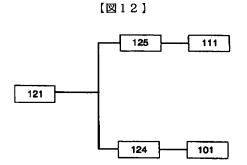
【図11】本発明の実施の形態1における情報再生装置 の制御ブロック図

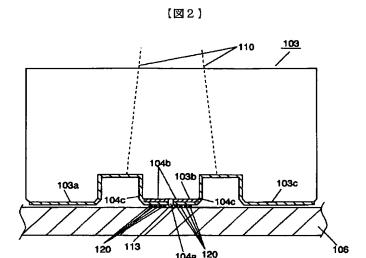
【図12】本発明の実施の形態1における情報再生装置 の制御ブロック図

【符号の説明】

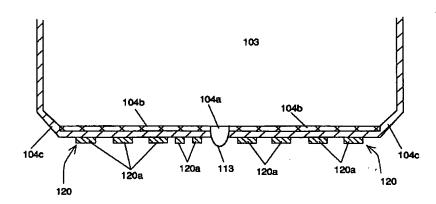
102 光路 \*125 駆動制御手段 103 スライダ 201 光源 103a, 103b, 103c レール面 202 光路 104 遮光手段 203 スライダ 104a 微小開口 204 遮光手段 104b 中間層 204a 微小開口 104c 遮光層 204b 中間層 105 支持部材 204c 反射層 105a, 105b 205 支持部材 106 記録媒体 10 205a, 205b 107 駆動手段 206 記録媒体 108 集光部材 207 駆動手段 109 受光部材 208 集光部材 110 光束 209 受光部材 111 媒体駆動手段 210 光束 120 冷却部材 211 レンズ 120a 突起部 212 反射ミラー 121 制御手段 213 光源 122 駆動手段状態検知手段 214 光路 123 メモリ手段 20 220 冷却部材 124 光源制御手段



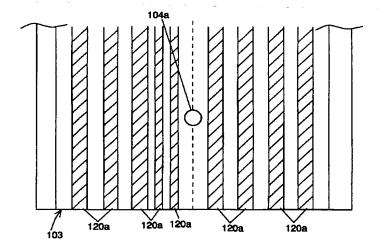


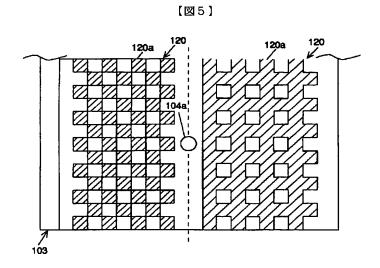


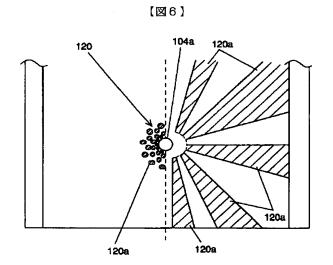
【図3】

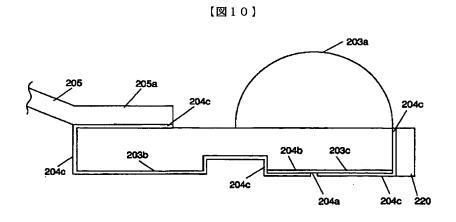


【図4】

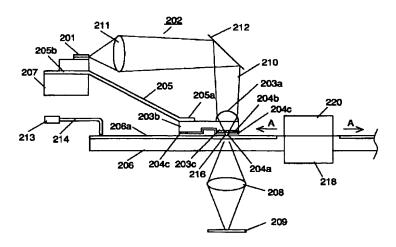




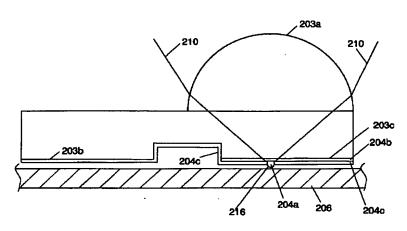




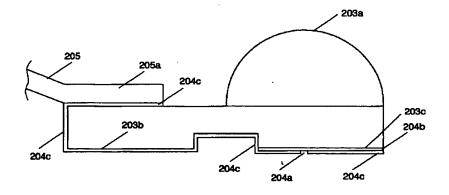
【図7】



[図8]



【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 大串 益生

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 中島 一幸

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Fターム(参考) 5D119 AA11 AA22 DA01 DA05 DA07 FA34 JA36 JA60 MA09